

2017年度

日常業務、施設管理		正	副1	副2	
	計算機、ネットワーク	佐々木			
	研究室ホームページ、webサーバ	佐々木	小杉		
	電子メール、メーリングリスト管理	金森	佐々木		
	薬品、廃液、ガスボンベ管理	佐々木	中澤		
	検討会の部屋取り	M1			
	プリンタ管理	M1			
	宴会部長	M1			
	お茶会費管理	M1			
	H28合同花見実行委員	B4			
	院生会	M1			
	廃液処理(羽根研代表)	鎌田	齋藤	砂田	関口
	ウェア・基板管理	佐々木			
羽根研の装置					
114室	Agilent 赤外波長可変レーザー	永井			
	光透過帯光導波路測定装置(特に赤外CCD)	永井			
	オーシャンオブティクス 分光器(3台)	大久保	関口		
	光研工業 モノクロ光源	清水(友)	関口		
	He-Odレーザー+顕微プローブステーション	佐々木			
	浜松ホトニクス分光器	佐々木			
	半導体パラメータアナライザ	清水(友)			
	キーエンス CCDマイクロスコープ(新)	佐々木			
	接触角測定装置	金森			
	アンリツ 光スベアナ				
	アンリツ 光パワーメータ				
	キーエンス 共焦点顕微鏡				
	近赤外顕微分光装置				
	角度依存光学特性評価装置				
	可視領域光導波路測定装置				
	エドモンドオブティクス パワーメータ				
	ニューオプト O/Eコンバータ				
	テクトロニクス 4Chオシロスコープ				
	タートル工業 2MHz ビエゾアンプ				
	Agilent 12.5GHzオシロスコープ	Neelam			
	テクトロニクス 1GHzオシロスコープ	Neelam			
	NOAH PSD	金澤			
	ローデシュワルツ スペクトラムアナライザ				
	LCRメータ				
	ローデシュワルツ 10GHz信号発生器	Neelam			
	A&D アナログオシロスコープ				
	Picoscope USBオシロスコープ				
	MESTEK ビエゾステージ				
	スクラッチドライブ型ビエゾステージ				
	色素レーザー				
	二光束干渉対物レンズ				
	暗視野顕微鏡				
	原子間力顕微鏡				
	サンヨー電子 スパッタ	清水友			
	サンヨー電子 イオンミリング	清水友			
120室	JEOL SEM	永井			
	顕微スクライパー	佐々木			
	ホットプレス装置	金森			
	シンキー 脱泡攪拌器	松澤			
	UV露光機 光源	中澤			
	UVオゾンクリーナ	金森			
	オープン				
	超音波カッター	高橋			
	フライス盤	金澤			
	スピニングター				
	ファイバ端面NIL装置	清水友			
	マルター ダイサ	佐々木			
122室	汎用ICP-RIE	佐々木			
	真空蒸着装置(2台)	中澤	清水友		
	真空メタルアニール炉	清水友			
	真空フローステーション	齋藤	中澤		
	水素アニール装置	金森			
	コンパクトスパッタ装置	佐々木			
居室	Diffra-Mod. FullWAVE	砂田	関口		
	ZEMAX	高橋	Neelam		
	COMSOL	中澤			
	AutoCAD, Solid Works	高橋			
	Matlab	佐々木			
	FDTD MEEP/MPB	永井			
	Crystall wave	永井	羽根		
	Labview	Neelam			
共同棟とMNCの装置					
共同棟	窒素製造装置	佐々木	金森		
	SUSSアライナ	金澤	中澤	鎌田	
	Vapor HF	佐々木	永井		
	長時間O2アッシャー	松澤			
	アッシャー	永井			
	ポリミドキュア炉	佐々木			
	特殊試料用酸化炉	中澤			
	蛍光顕微鏡	小杉			
	レジスト用スピナー	浅野			
	TMAHアルカリエッチング装置	中澤			
	キーエンス CCDマイクロスコープ	佐々木			
MNC CR	FAB	清水友	永井	浅野	関口
	ICP-RIE (STS #2)(羽根研代表)	清水莉	齋藤		
	EB蒸着	中澤	大久保	関口	
MNC レーザー加工室	MBE	羽根			
	ホール効果測定装置	佐々木			
	PL測定装置	佐々木			
光学測定室	光パラメトリック発振器一式	佐々木			
	マルチチャンネル分光器(浜松ホトニクス)	佐々木			
	Coherent CW Ti-Sリングレーザー	佐々木			
分析室	イオンコーティング装置	関口			
組立評価室	屈折率評価装置	佐々木			
	ダイサ	砂田	松澤		